PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-246856

(43) Date of publication of application: 14.09.1999

(51)Int.CI.

C09K 11/64 C09K 11/00 C09K 11/08 H01J 9/227 H01J 11/02

(21)Application number: 10-193000

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

08.07.1998

(72)Inventor: KADO HIROYUKI

OTANI MITSUHIRO

AOKI MASAKI

(30)Priority

Priority number: 10 140

Priority date: 05.01.1998

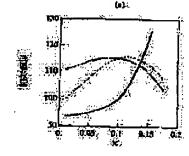
Priority country: JP

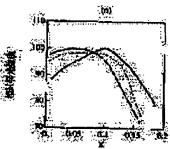
(54) PHOSPHOR MATERIAL, PHOSPHOR MEMBRANE AND PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high luminance and high picture quality of a plasma display panel by enabling the formation of phosphor layer having excellent luminance and emission intensity.

SOLUTION: In the phosphor material expressed by BaMgAlyOz; Eu2+ the amount of the Eu2+ ion substitution is set to 8% or less, preferably 1 to 6% in atomic ratio to the Ba element in the mother material BaMgAlyOz. This phosphor material is used as the blue phosphor for forming phosphor layer of the plasma display panel.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3202964

[Date of registration]

22.06,2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公園番号

特開平11-246856

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

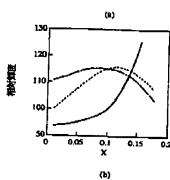
(51) Int.Cl.*	識別記号		Ρí					
CO9K 11/64	CPM		C09K	11/64	CPM			
11/00				11/00			Α	
11/08				11/08			В	
							Н	
H01J 9/227			H01J	9/227			E	
		客空箭求	未開求 請求	項の数14	OL	(全	8 寅)	発終質に続く
(21)出願書号	特惠平10-198000		(71) 出題人	•		4-60		
(22) 出版日	平成10年(1996)7月8日		(72) 発明者	松下電腦凝凝株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 渚 加遊 神行				
(31)優先権主張番号	· 种脚平10—140		(12)9293種			L-core	tale cono	
(32) 優先日	平10(1998) 1月5日				大阪府門真市大字門真1008番地 松下電器 産業株式会社内			
(33)優先権主要国			(72)発明者	大谷	光弘	-		
				大阪府門真市大学門真1008番地 松下電器				
			(72) 発明者			•		
			1	大阪府門其市大字門真1008番地 松下電器				
				宣集株式会社内				
•			(74)代理人	、弁理士	中島	町角	•	
			1					

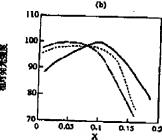
(54) 【宛明の名称】 蛍光体材料、蛍光体膜およびプラズマディスプレイパネル

(57)【要約】

【課題】 輝度や発光強度の良好な蛍光体層の形成を可能とし、ブラズマディスプレイパネル等の高輝度化や高 画質化を実現する。

【解決手段】BaMgAl,O,: Eu''で表される蛍光体材料において、母体材料であるBaMgAl,O,のBa元素に対するEu''イオンの置換量を8at%以下、好ましくは1~6at%に設定する。そして、この蛍光体材料を、青色蛍光体として、ブラズマディスプレイパネルの蛍光体圏を形成するのに用いる。





(2)

特関平11-246856

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 母体材料中の置換対象の元素がEu^{2*}イ オンで置換された蛍光体材料であって、

前記置検対象の元素に対する Eu・イオンの置換量が 8 at%以下であることを特徴とする蛍光体材料。

【請求項2】 前記置換対象の元素に対するEu''イオ ンの置換量が1~6at%であることを特徴とする請求 項1記載の蛍光体材料。

【請求項3】 BaMgAl,O,:Eu!*で表され、 且つ母体材料であるBaMRAI、O。のBa元素に対す。 10 前記蛍光体材料からなる粒子とバインダとを混合してな るEu**イオンの置換量が8at%以下であることを特 徴とする蛍光体材料。

【請求項4】 母体材料であるBaMgA1.0.のBa 元素に対するE u**イオンの置換量が1~6 a t%であ ることを特徴とする請求項3記載の蛍光体材料。

【請求項5】 前記BaMgAl,O,:Eu**における yの値が10、2の値が17であることを特徴とする詩 求項3又は4記載の蛍光体材料。

【請求項6】 前記BaMgAl,O,:Eu*における yの値が14、2の値が23であることを特徴とする論 20 水項3又は4記載の蛍光体材料。

【請求項7】 請求項1~8記載の蛍光体材料粒子が結 着されてなることを特徴とする蛍光体膜。

【請求項8】 放電セル内で紫外線を放射し蛍光体層で 可視光に変換することによって発光するプラズマディス プレイパネルであって、

削配蛍光体層には、

請求項1~6記載の蛍光体材料が、青色蛍光体材料とし て用いられていることを特徴とするブラズマディスプレ イバネル

【請求項9】 放電セル内で紫外線を放射し蛍光体層で 可視光に変換することによって発光するプラズマディス ブレイパネルであって、

前記蛍光体層には、

母体材料中の置換対象の元素が8 a t %以下の置換量で Eu**イオンに置換された蛍光体材料が、青色蛍光体材 料として用いられていることを特徴とするプラズマディ スプレイパネル。

【請求項10】 基板上に蛍光体圏を形成する方法であ って.

母体材料中の置換対象の元素が8 a t %以下の置換量で Euいイオンに置換された蛍光体材料を、パインダと共 に前記基板上に配設する蛍光体配設ステップと、

前記蛍光体材料が配設された藝板を焼成する焼成ステッ ブとからなることを特徴とする蛍光体層の形成方法。

【請求項11】 前記蛍光体配設ステップでは、 前記蛍光体材料からなる粒子とパインダとを混合したイ ン中またはシートを、前記基板上にコートすることを特 徴とする請求項10記載の蛍光体層の形成方法。

【請求項12】 第1のパネル基板上に、母体材料中の 50 【0004】とのようなPDPにおいて、蛍光体層は、

置換対象の元素が1~6at%の置換量でEu** イオン に置換された蛍光体材料を、パインダと共に記設する蛍 光体配股ステップと。

蛍光体材料を配設した第1のパネル基板を焼成する焼成 ステップと、

前記焼成ステップ後の第1のパネルに第2のパネル基板 を重ねて封着する封着スチップとを備えることを特徴と するプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項13】 前配蛍光体配設ステップでは、

るインキまたはシートを、第1のパネル基板上に配設す ることを特徴とする請求項12記載のプラズマディスプ レイパネルの製造方法。

【請求項14】 前記封着ステップでは、

前記焼成ステップ後の第1のパネルに第2のパネル基板 を封着剤を介して重ね、焼成することによって封着する ことを特徴とする請求項12または13記載のプラズマ ディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプ レイパネルなどの蛍光体層に関し、特に蛍光体層の形成 に用いられ紫外線で励起する蛍光体材料に関するもので ある.

[0002]

【従来の技術】プラズマディスプレイパネル (以下、P DPと記載する)は、小さい奥行きで大画面を実現する ことが可能なディスプレイとして注目されており、大別 して直流型(DC型)と交流型(AC型)とに分けられ るが、現在ではAC型が主流となっている。

【0003】図4は、一般的な交流型のPDPの一例を 示す概略断面図である。本図において、41は前面ガラ ス基板(フロントカパープレート)であって、この前面 ガラス基板41の表面上に表示電極42が形成され、そ の上から、騎電体ガラス層43及び酸化マグネシウム

(MgO)勝電体保護層44がコートされている。ま た、45は背面ガラス基板(バックブレート)であっ て、この背面ガラス基板45の表面上には、アドレス電 極48および隔壁47、蛍光体層50~52が設けられ 40 ている。との蛍光体層50~52は、カラー表示のため に、赤50、緑51、青52の3色の蛍光体層が順に配 置されている。前面ガラス基板41と背面ガラス基板4 5とは、電極42、46どうしが対向するように配され て封着されており、陽壁47間には放電ガスが封入され て放電空間4日が形成されている。各放電空間4日で は、表示電極42間の放電によって波長の短い紫外線 (波長147nm)を発生し、各蛍光体層50~52を

励起発光させるととによって、赤、緑、青の各色を発光 するようになっている。

30

紫外線で励起発光する蛍光体粒子を含むインキやシートをパネル基板上に配設し、その後、500℃前後で焼成し、インキやシート中に存在する有機パインダー成分を焼失させる工程を通して形成される。各色の蛍光体粒子としては、母体材料を構成する金属元素が部分的にEuやMnなどの付活剤で置換された構造のものが多く用いられている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような焼成プロセスにおいて、蛍光体層を形成する蛍光体粒子 10 は熱変化を起とし、蛍光体層の輝度や色度が劣化することが知られている。特に、付活剤としてEu"イオンを含む骨色蛍光体は、焼成による輝度や発光色度の劣化が顕著である。このような問題に対して、蛍光体の熱劣化を改善する工大もなされている。例えば、光技術コンタクトVol、34 No、1(1996)P.23~24には、従来からBaMgAl1,01; Eu"が優れた骨色蛍光体として知られていたが、パネル動作中の劣化と色度変化が問題となっていたことや、この点を改善するものとしてBaMgAl1,01; Eu"が開発され、20パネル製作時の焼成による輝度劣化も改善されたことが記載されている。

【0008】しかしながら、ディスプレイの高品位化への要求が高まる中で、PDPにおいても、輝度や國賞を向上させるために、更に蛍光体層の輝度や色度の劣化を抑えて、発光強度(輝度を色度のy値で割った値)を向上させる技術が望まれている。本発明は、このような背景のもとになされたものであって、輝度や発光強度の良好な蛍光体層の形成を可能とし、PDP等の高輝度化や高國賞化を実現することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、母体材料中の置換対象の元素が Eu^{2} ・イオンで置換された蛍光体材料、特に組成式が $BaMgAI_{10}O_{17}$: Eu^{2} ・で表される蛍光体において、置換対象の元素(Ba)に対する Eu^{2} ・イオンの置換量をBat %以下(好ましくは $1\sim 6$ at %)に設定した。

(0008)組成式がBaMgA1、のつい: Eu'で表される蛍光体をはじめとして、母体材料中の置換対象の元素が付活剤としてのEu'・イオンで置換された構造の 40 骨色蛍光体材料において、従来は、置換対象の元素に対するEu'・イオンの置換量が10~15 a t %のものが用いられてきたが、上記本発明の蛍光体材料を用いて蛍光体層を形成することによって、従来よりも輝度並びに発光強度を向上させることができる。そして、このような蛍光体材料を青色蛍光体材料として用いると、PDPの画質及び輝度を向上が可能となる。これは、PDPを作製する際に、蛍光体材料を塗布した後、焼成してバインダを焼失させて蛍光体層を形成するが、その後パネルを封着する工程でも焼成がなされるので、蛍光体材料は 50

2度以上焼成にさらされることになり、このような条件下では、Eu**イオンの競換量を上記のように従来より小さい範囲に設定しておく方が、高輝度及び高乳光強度が得られるためである。

[0009]

【発明の実施の形態】先ず、本発明の概要を説明する。 上述したように、PDPの蛍光体層には、母体材料を構成する金属元素が部分的に付活剤で置換された構造の蛍光体材料が多く用いられている。例えば、BaMgAl、O1、Eu¹・で表される青色蛍光体材料においては、母体材料であるBaMgAl₁。O1、を構成するBa元素がEu¹・イオンで置換された構造となっている。

【0010】従来、とのようなタイプの青色蛍光体材料において、上記したとおり、置換対象の元素(Ba)に対するEu**イオンの置換量が10~15 a t%程度に設定されていたが、その理由は以下のように考察される。 蛍光体層は、基本的に、蛍光体材料からなる粒子をパインダと混合して塗布し、その後、500℃前後で焼成を行いバインダを焼失させるという工程を通して行われる。

【001!】 CCで、BaMgAl,。O,,:Eu¹*のような蛍光体材料においては、Eu¹*イオンの置換量を大きく設定するほど、蛍光体材料の初期の輝度は向上する一方、耐熱性が低下するため焼成に伴う蛍光体の輝度や発光強度の低下が大きくなる傾向があるので、この点を考慮した上で、焼成後の蛍光体層の輝度及び発光強度が優れた値をとるように、Eu¹*イオンの置換量が上記範囲(10~15 a t %)に設定されていたものと考えられる。

【0012】ところで、実際にPDPを作製する際には、蛍光体層を形成した後に、前面パネルと背面パネルと対替するために通常400℃程度の温度で焼成が行われる。即ち、蛍光体層の蛍光体は、2 度焼成にさらされることになる。従来は、この封着時の焼成は、蛍光体層を形成するときの焼成温度(500℃前後)と比べるとかなり低い温度でなされるので、蛍光体にあまり影響を及ばないと考えられていたが、本発明者等は、この2度目の焼成によっても蛍光体層の発光強度にかなり影響が及ぶことを発見した。そして、このように2度にわたって蛍光体材料が焼成にさらされる場合には、蛍光体材料のEu"イオンの臓検量を従来より低い8at%以下に設定したものを用いる方が、蛍光体層の輝度及び発光い度が優れ、特にEu"イオンの置換量を1~6at%の範囲に設定することが好ましいことがわかった。

【0013】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態にかかる交流面放電型 PDPの機略を示す断面図である。図1ではセルが1つ だけ示されているが、赤、緑、青の各色を発光するセル が多数配列されてPDPが構成されている。

○ 【0014】とのPDPは、前面ガラス基板(フロント

(4)

特開平11-246856

カバープレート)11上に表示電極12と誘電体ガラス **周13、保護暦14が配された前面パネルと、背面ガラ** ス基板 (パックプレート) 15上にアドレス電極18、 可視光反射層17、隔壁18および蛍光体層18が配さ れた背面パネルとが貼り合わせられ、前面パネルと背面 バネルとの間に形成される放電空間内に放電ガスが封入 された構成となっており、以下に示すように作製され

【0015】(前面パネルの作製)前面パネルは、前面 ガラス基板11上に表示電極12を形成し、その上を鉛 10 系の誘電体ガラス層13で覆い、更に誘電体ガラス層1 3の表面に保護用14を形成することによって作製す る。本実施の形態では、表示電極12は銀電極であっ て、銀電極用のペーストをスクリーン印刷で塗布した後 に焼成する方法で形成する。また、綺電体ガラス居13 は、鉛系のガラス材料を含むペーストをスクリーン印刷 法で塗布し焼成するととによって形成する。ガラス材料 の組成は、例えば、酸化鉛 [PbO] 70重量%、酸化 爾素 [B,O,] 15重量%,酸化硅素 [S1O,] 15重 VD法(化学蒸着法)で酸化マグネシウム(MgO)の 保護層14を形成する。

【0016】(背面パネルの作製)背面ガラス基板15 上に、銀電極用のペーストをスクリーン印刷しその後度 成する方法によってアドレス電極16を形成し、その上 に、TiO2粒子と誘電体ガラス粒子とを含むペーストを スクリーン印刷法で塗布して焼成することによって可視 光反射層17を形成し、同じくガラス粒子を含むペース トをスクリーン印刷法を用いて所定のビッチで疑返し愛 布した後、焼成するととによって隔壁18を形成する。 そして、隔壁18に挟まれた各空間内に、赤色蛍光体。 緑色蛍光体,背色蛍光体の中の1つをバインダと共に配 設し、空気中で焼成してパインダを焼失させることによ って、蛍光体粒子が膜状に結着してなる蛍光体層19を 形成する。この蛍光体層19の形成方法および用いる蛍 光体材料については後で詳述する。尚、本実施の形態で は、40インチクラスのハイビジョンテレビに合わせ て、誘電体ガラス層13の膜原は約20μm、保護層1 4の胰厚は1、0μm程度とする。また、開壁18の高 さは0.1~0.15mm、隔壁ピッチは0.15~ 0. 3mm、蛍光体層19の胰厚は5~50μmとす

【00】7】(パネル張り合わせによるPDPの作製) 次に、このように作製した前面パネルと背面パネルと を、前面パネルの表示電極と背面パネルのアドレス電機 とが直交するように重ね合わせると共に、封着用ガラス を介押させ、450℃前後で10~20分間焼成して封 着する。そして、一旦パネル内部のガスを抜くために、 パネル内を高真空(8×10°Torr) に排気しなが らパネルを焼成する(例えば、350℃程度で1時

間)。そして、放電ガスを封入することによってPDP が作製される。なお、本実施の形態で用いる放電ガス は、Ne Xe系で、Xcの含有量は5体積%とし、封 入圧力は500~800Torrの範囲に設定する。 【0018】(蛍光体層の形成方法及び用いる蛍光体に

ついて) 図2は蛍光体層19を形成する際に用いるイン 中盤布装置20の概略構成図である。図2に示されるよ うに、イン牛塗布装置20において、サーバ21には蛍 光体インキが貯えられており、加圧ポンプ22は、この インキを加圧してヘッダ23に供給する。ヘッダ23に は、インキ室23aおよびノズル24が設けられてお り、加圧されてインキ室23aに供給されたインキは、 ノズル24から連続的に噴射されるようになっている。 また、ヘッダ23は、背間ガラス基板15上を走査され るようになっている。とのヘッダ23の走査は、本実施 の形態ではヘッダ23を直線駆動するヘッダ走査機構 (不図示)によってなされるが、ヘッダ23を固定して 背面ガラス基板15を直線駆動してもよい。ヘッダ23 を走査しながら、ノズル24からインキを連続的なイン 量%とする。次に、上記の課電体ガラス層13上に、C 20 キ流25(ジェットライン)を形成するように噴射する ことによって、背面ガラス基板15上の隔壁18と隔壁 18の間に、蛍光体インキが均一的に独布される。

【0019】ここで用いる蛍光体インキは、各色蛍光体 粒子と有機バインダーと溶剤とが混合され適度な粘度 (25℃で10~1000センチポアズ) となるように 調合されたものであり、必要に応じて、更に界面活性 剤,シリカ等を添加混合してもよい。

【0020】赤色蛍光体としては、例えば、 YBO,: Eu"や(YaGd、。)BO、:Eu"を挙げることが できる。YBO,: Eu*tは、母体材料であるYBO,を 構成するY元素がEu"で置換された構造であり、(Y "Gd,.,) BO,: Éu'*は、母体材料である (Y, Gd 」。)BO」を構成するY元素及びGd元素がEυ**で置 換された構造である。

【0021】緑色蛍光体としては、例えば、2n,Si O。: Mn **やB a A I . , O . 。: Mn **を挙げることが できる。 乙n゚SiO゚:Mn゚゚は、母体材料である乙n ,SiO,を構成する2n元素がMnいイオンで置換され た構造であり、BaAl,,O,,:Mn*は、母体材料で 40 あるBaAlizOisを構成するBa元素がMnいて置換 された構造である。これらの赤色、緑色蛍光体は、PD Pにおいて一般的に用いられているものをそのまま用い

【0022】一方、青色蛍光体としては、BaMgA1 ュ。○。,: ビu**で表わされるものを用いる。母体材料で あるBaMgAl..O.、を構成するBu元素に対するE u**の置換量が10~15%程度のものはPDPにおい ても既に用いられているが、本実施の形態では、Ba元 深に対するEu¹¹の演換量が、従来よりも低い8at% 50 以下に設定されたものを用いる。これらの赤、緑、青の

各色蛍光体は、平均粒径1~7μmの粒子状のものを用

【0023】パインダとしては、エチルセルローズやア クリル樹脂を用い(イン中の0.1~10重量%)、溶 剤としてタービネオール (CtaHtaO) を用いることが 好ましい。また、とれ以外にも、バインダーとしてはP MMAやポリピニルアルコールなどの高分子を、溶剤と してはジェチレングリコールメチルエーテルなどの有機 溶剤や水を用いる事ができる。

【0024】 このようにして、赤、青、緑の各色蛍光体 10 を配設した後、背面ガラス基板15を焼成炉に入れて、 500℃前後の温度で10~20分間焼成する。との焼 成によって、蛍光体インギ、ペーストに含まれる有機パ インダあるいはシートの樹脂が焼失し、蛍光体粒子が膜 状に結着してなる蛍光体層19が形成される。

【0025】なお、ここでは、蛍光体インキをノズルか ら吐出させながら走査する方法で蛍光体を配設したが、 これ以外に、蛍光体ペーストをスクリーン印刷法で塗布 する方法でも蛍光体を配設することはできる。またこの 他に、各色の蛍光体材料を含有する感光性樹脂のシート 20 を作製し、これを背面ガラス基板 15の隔壁 18を配し た側の面に貼り付け、フォトリングラフィでパターニン グし現像することにより不要な部分を除去する方法によ っても蛍光体を配設することができる。

【0026】(蛍光体材料の製法について)上記の各色 蛍光体は、例えば以下の方法で製造することができる。 育色蛍光体であるBaMgAlュ。Oュ,:Eu゚゚の製法: 原料として、炭酸バリウム(BaCO」), 炭酸マグネ シウム (MgCO₂)、酸化アルミニウム (α-Al₂O ,) 及び酸化ユーロピウム (Eu, O,)を、(Baのモ ル数とEuのモル数の和)とMgのモル数とAlのモル 数の比が、1:1:10となるように混合する。とと で、Baのモル数とEuのモル数との比率は、目的とす る蛍光体のBa元素に対するEu**イオンの置換量に基 づいて設定する。例えば、Ba元素に対するEuいイオ ンの置換量を8 a t %に設定する場合、B a のモル数と Euのモル数との比率は、92:8である。従って、配 合する炭酸バリウムと酸化ユーロビウムと炭酸マグネシ ウムと酸化アルミニウムのモル比は、92:4:10 0:500に定める。そして、上記の混合物に、適量の フラックス(AlF」、BaCl」)を加えてボールミル で混合する。そして、弱遠元性雰囲気(H., N.中)の 下で、1400℃~1650℃の温度で所定時間(例え

は0.5時間)焼成することによって、所定のEu゚゚・イ オンの置換量を持つBaMgAl,。O,,:Eu**の粒子 が得られる。

【0027】赤色蛍光体であるYBO,: E u**の製 法:原料として水酸化イットリウムY、(〇H)、と砌酸 (H,BO,)と酸化ユーロピウム(Eu₂O₂)を、(Y のモル数とEuのモル数の和)とBのモル数との比が、 1:1となるように配合する。ここで、Yのモル数とE uのモル数との比率は、目的物である蛍光体のY元素に 対するEuパイオンの置換量に基づいて設定する。そし て、上記の混合物に、適量のフラックスを加えてボール ミルで混合する。そして、空気中で、1200℃~14 50℃の温度で所定時間(例えば1時間)焼成するとと によって、所定のEu"イオン置換量を持つYBO,: ビロ"の粒子が得られる。

【0028】緑色蛍光体であるZn,SiO,:Mn¹の 製法:原料として、酸化亜鉛(2n0)、酸化珪素(S i O₂) 及び酸化マンガン (Mn₂O₃) を、 (2nのモ ル数とMnのモル数との和)とSiのモル数との比が、 2:) になるように配合する。 ここで、 2 n のモル数と Mnのモル数との比率は、目的物である蛍光体のZn元 素に対するMn²¹の置換量に基づいて定める。次に、ボ ールミルで混合する。その後、空気中で1200°C~1 350℃の温度で所定時間(例えば0.5時間)焼成す ることによって、所定のMn2+の置換量を持つZn,S iO.: Mn**の粒子が得られる。

[0029] 【実施例】上記実施の形態に基づいて、実施例のPDP を作製した。緑色蛍光体は、Zn,SiO,:Mn'*(M nの含有量は2、3度量%)、赤色蛍光体は、YB O₄: Eu**(Y元素に対するEu**の置換量は0. 1) を用いた。青色蛍光体は、BaMgA 1,00,7:E u**であって、母体材料のBa元素に対するEu**イオ ンの置換量は、表1のNo.1~4に示すように、0. 5 . 2. 0 . 5. 0 . 8. 0at%の各値に設定 したものを用いた。なお、表1においては、青色蛍光体 の組成が、Ba、、MgAl、O、、: Eu.と表現されて いる。これはBaMgAl.。O.,:Eu**と同じ蛍光体 を表わすが、母体材料のBa元素に対するEuいイオン の置換量を示すx値が式中に記載されているものであ る.

【表1】

(6)

特開平11-246856

10

パネルの構成および特性(蛍光体施厚: 20 μm、放電ガス圧: 500 Tory						
パネル	青色観光体材料 Be _{ba} MgAl _{to} O ₁ が近以	色温度無調整減度 (cal/m³)	色型度調整程度 (cd/m²)			
	х					
1	0.005	460	400			
2	0.020	500	450			
3	0.050	520	450			
4	0.080	540	425			
5	0.100	550	350			

【0030】各色蛍光体の平均粒径は約3μm、蛍光体 層作製後の焼成は520℃で10分間、パネル張り合わ せ時の焼成は160°Cで10分間行った。また、蛍光体 層の膜厚は20μm、放電ガス圧は500ΤοτΓに設 定した。なお、表1のパネルNo、5は、比較例のPD Pに関するものであって、Ba元素に対するEuいイオ ンの置換量を10at% (x=0, 100) に設定した 以外は実施例と同様に作製したPDPである。

及び比較例の各PDPについて、色温度無調整細度並び に色温度調整輝度を測定した。色温度無調整輝度とは、 3色に同じ信号を入力させて(即ち3色の各放電空間で 同等の紫外線を発生させて)白色表示した場合の輝度で あり、色温度調整輝度は、各色の信号を調整して色温度 9500度の白色を表示した場合の輝度である。 これら の輝度の測定は、放電維持電圧150V、周波数30k H2の放電条件で行った。そして、その測定結果は上記 **表しに示されている。**

【0032】表1の測定結果を見ると、色温度無調整輝 度については、No. 1~4 (x=0.005~0.0 80) と比べてNo. 5 (x=0.100) の方が高い 値を示しているが、色温度調整輝度については、No. 5 (x=0.100) と比べてNo.1~4 (x=0. 005~0.080)の方が高い値を示している。との 結果は、PDPにおいて、青色蛍光体のx値を従来より も小さい0.08以下に設定することによって、従来よ りもパネル輝度を向上できることを示している。特にN o. 2 (x=0.020)及びNo. 3 (x=0.05 0) の色温度調整輝度は高い値を示している。この色温 皮調整輝度の測定は、実際のPDPにおいて画質を向上 させるためには白バランスを取る必要があることを考慮 して行っており、色温度調整輝度が高いほど画質を保ち ながら高い輝度が得られる。

【0033】そして、上記のように青色蛍光体のx値を 0. 08以下に設定することにより高いパネル輝度が得 られるようになったのは、青色蛍光体の発光強度が高く なったためと考えられる。即ち、PDPで良好な面質を 得るには、白バランスで色温度を9000度以上とする

光体と比べて輝度が低いので、すべての色を聞じ信号で 点灯させた場合、色温度は6000度前後となり良好な 画質が得られない。色温度を9000度以上とするため には、信号調整を行って、青色と比べて緑色と赤色の鍵 度を落とす必要があるが、青色の蛍光体の発光強度が高 いほど、緑色と赤色の輝度を落とす度合は少なくなり、 色温度調整輝度は高い値を得ることができる。

【0034】なお、No. 1 (x=0、005)では、 【0031】〈実験1〉とのようにして作製した実施例 20 No. 2 (x±0. 020)よりも色温度調整輝度は低 くなっているが、とれは、背色蛍光体のEuユ・イオンの 量が少なすぎて、紫外線の励起確率が低いためと考えら れる。

> 【0035】(実験2) 育色蛍光体材料であるBaMg AlioOir: Euがについて、以下のようにして、Eu *・イオンの置換重と耐熱性との関係を調べた。上述した 製法でBaMgAl、。〇、,:Eu''を作製するに際し て、酸化スーロビウム(Eu,O,)の添加量を変化させ ることによって、様々なx値(Eu**イオンの置換量) を持つBa_{1-x}MgAl₁,O₁,: Eu_xを作製した。そし て、作製した各蛍光体材料を用いて、蛍光体ペーストを 作製して基板上に塗布し、空気中で520°Cにて10分 間焼成することによって、蛍光体層を形成した。そし て、形成した蛍光体層を、更に空気中で480℃にて1 0分間爆成した。

【0036】ととで、520℃で焼成する前(未焼成 時), 520℃で焼成した後(1回焼成後), 480℃ で焼成した後(2回焼成後)において、蛍光体層にUV ランプで紫外線を照射しながら蛍光体層の輝度及び発光 強度を調べた。輝度は、輝度計を用いて測定した。発光 強度は、分光光度計を用いて蛍光体層からの発光スペク トルを測定し、この測定値から色度のy値を算出し、と の色度のy値と輝度の測定値とから求めた(輝度/色度 のy値).

【0037】図3は、この測定結果を示すものであっ て、(a)はx値と相対輝度との関係、(b)はx値と 相対発光強度を示す特性図である。各図中において、実 線は未焼成時、破線は1回焼成後、一点鎖線は2回焼成 後の特性を示している。また図3(a)。(b)におけ ことが要求されるが、育色蛍光体は、通常、他の色の蛍 50 る相対輝度および相対発光強度の値はいずれも、x=

12

0.1の蛍光体で未焼成時についての値を100とした ときの指標で表示してある。

【0038】図3(a), (b)の特性図より、以下の ことがわかる。*未焼成時では、x値が大きいほど輝度 も高くなっているが、発光強度はx値が0.1付近で最 高となっている。*1回焼成後では、鎌度はx値がO. 1より少し大きいところで最高となっており、発光強度 は、x値がO、1以下の範囲ではほぼ一定の値である。 が、x値が0.1を越えるとx値が増加するに従って低 下している。これより、1回焼成後の測定結果に基づい 20 て判定する場合には、従来のようにx値を0.1~0. 15程度に設定することが、高性能の蛍光体層を得るの 通しているということが導かれる。*2回焼成後では、 輝度は、x値が0. 1より少し小さいところで最高値を 示し、×値がかなり小さくなっても高い値を保ってい る。発光強度は、x = 0.03~0.06付近で最も高 く、x=0.08を越えた範囲ではかなり低下する。と れより、2回焼成後では、x値は0、08以下、特に 0、01~0、06、その中でも0、03~0、08の 範囲が好ましいことがわかる。

【0039】*特に注目すべきことは、x値が0.08より大きい範囲と0.08以下の範囲とでは、焼成により発光強度に及ぶ影響が逆の傾向を示していることである。即ち、x値が0.08より大きい範囲では、未焼成時に比べて焼成後の方が発光強度が低くなっているのに対して、x値が0.08以下の範囲ではむしろ、未焼成時よりも幾成後の方が発光強度が高くなってむり、更に1回焼成後よりも2回焼成後の方が輝度及び発光強度が高くなっている。このような傾向の違いは、蛍光体を焼成するのに伴って、Eu²・イオンが酸化される一方、水分などの不純物が除去されたり結晶性が向上し、これが発光強度の向上に寄与するが、x値が0.08より大きい範囲では、前者の影響の方が大きいのに対して、x億が0.08以下では、後者の影響が大きいために生じるものと考えられる。

【0040】なお、本実験では、520℃で焼成した後に460℃で焼成する場合について調べたが、500℃程度で焼成した後に350℃程度で焼成する場合や、同程度の温度(例えば460℃)で2回焼成を行う場合においても、ほぼ同様の結果が得られる。また、図3では、520℃で焼成した後に460℃焼成するという2回焼成後までの測定結果を示したが、更に、460℃以下の温度で3回目の焼成を行ってその後に測定を行った場合にも、2回焼成後の結果と同様の傾向を示す結果が得られた。即ち、図3の一点鎖線で示されるような2回焼成後の輝度及び発光強度の傾向は、更に焼成を加えてもあまり変動しないことがわかった。

【0041】(その他の事項)上紀実施の形態では、E

u³ イオンを付活剤として含有する青色蛍光体の例として、BaMgAl₁O₁, : Éu² で表される蛍光体を示したが、本発明はこれに限られず、BaMgAl

1.O.,: Eu' やBaaSr_{1-a}MgAl₁,O₁,: Eu' といった青色蛍光体を用いる場合においても適用可能である。即ち、BaMgAl₁,O₁,: Eu' では、Ba元素に対するEu' イオンの置換量を、Ba。Sr_{1-a}MgAl₁,O₁,: Eu' では、Ba元素とSr_{1-a}MgAl₁,O₁,: Eu' では、Ba元素とSr元素の和に対するEu' イオンの置換量を、Bat%以下(好ましくは1~6 a t%)に設定することによって、同様の効果を得ることができる。また、上記実施の形態では、AC型のPDPを例にとって説明したが、DC型のPDPについても同様のことが言える。また、上記実施の形態で説明した青色蛍光体は、必ずしもPDPだけに用いられるものではなく、例えば蛍光線にも用いることができる。そして、その場合も同様の効果を奏する。

[0042]

【発明の効果】以上のように本発明は、母体材料中の置換対象の元素がEu"イオンで置換された蛍光体材料、 特に組成式がBaMgAl、。〇、、、Eu"で表される蛍光体において、置換対象の元素(Ba)に対するEu"イオンの置換量を8at%以下、好ましくは1~8at%に設定することによって、従来よりも耐熱性の高い蛍光体膜を形成し、蛍光体層の輝度並びに発光強度を向上させることを可能とした。そして、このような蛍光体材料を青色蛍光体材料として用いると、PDP作製時の焼成プロセスにおける蛍光体層の熱劣化が抑えられ、PDPの両質及び輝度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態に係る交流面放電型PDPの構成を 示す概略断面図である。

【図2】実施の形態で蛍光体層を形成する際に用いるインキ塗布装置の概略構成図である。

【図3】 実施例の蛍光体材料を用いた実験結果を示す特件図である。

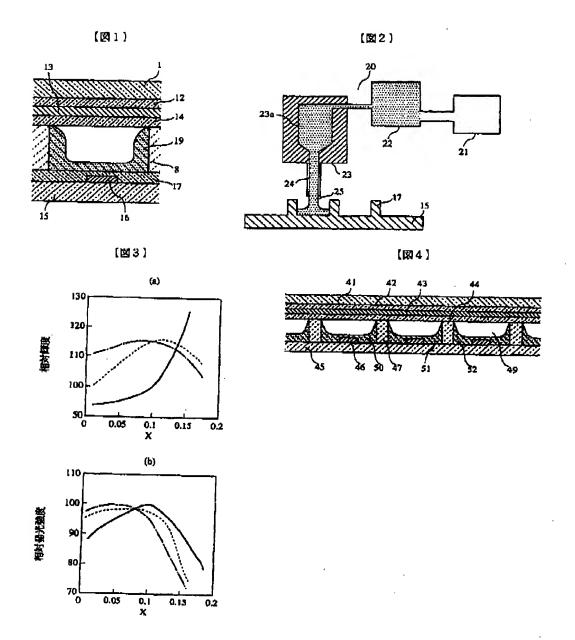
【図4】従来の交流面放電型PDPの一例を示す機略断 面図である。

【符号の説明】

- 11 前面ガラス基板
- 40 12 表示電極
 - 13 誘電体ガラス階
 - 1'4 保護層
 - 15 背面ガラス基板
 - 18 アドレス電板
 - 17 可視光反射層
 - 1.8 隔壁
 - 19 蛍光体層
 - 20 インキ盤布装置

(8)

特開平11-216856



フロントページの続き

(51)Int.Cl.* H 0 l J 11/02 战斯記号

F! HOIJ 11/02

₿